

제9회 고분자 아카데미를 마치고

고분자 학회에서 주관하는 교육프로그램인 제9회 고분자 아카데미가 6월 20일부터 22일까지 3일간에 위치한 산업자원부 기술표준원 중강당에서 성공적으로 개최되었다. 제9회 고분자 아카데미에는 예년에 비해 약간 감소한 59명(산업체 및 국공립 연구소: 33명, 학교: 26명)이 수강하여, IMF로 인해 극도로 어려웠던 국내의 경제적 상황이 아직 완전히 회복되지 않았음을 간접적으로 느낄 수 있었다.

제9회 고분자 아카데미에서는 본 학회 회장인 김성철 교수님의 고분자 아카데미에 대한 인사말을 시작으로 고분자의 합성, 고분자 구조와 물성, 고분자 가공 등 고분자에 대한 기본적인 강좌뿐만 아니라, 제8회 아카데미 참석자들께서 주신 의견을 참고하여 현재 고분자 관련 연구 및 산업에서 각광을 받고 있는 정보기술용 고분자소재, 전기발광 고분자소재 및 소자, 2차전지용 고분자소재, 고분자 인공장기, 고분자약물전달 시스템, 나노하이브리드 소재 등 IT, BT, NT 관련 고분자소재에 대한 강의를 집중적으로 편성, 진행하였다. 본 아카데미는 고분자 관련 산업체 연구인력 및 학생들에게 고분자에 대한 지식 습득 및 재교육을 목적으로 열리고 있어 고분자 전 분야에 걸친 강의를 매우 짧은 시간 동안 제공하여야 하는 어려움이 있는 것이 사실이다. 하지만, 연사들께서 그 동안의 강의경력과 연구경력을 바탕으로 한정된 강의 시간이지만 잘 요약된 강의를 해 주시어, 고분자에 관한 기본 지식 및 최신 고분자의 개발동향을 습득할 수 있는 좋은 기회를 제공하였다고 생각된다.

아카데미 기간 중에는 매일 최소 2명의 학회 운영이사가 참석하여 아카데미를 진행하였으며, 특히 학회 사무국 직원들과 기술표준원 직원들은 이른 아침부터 강의가 끝날 때까지 강의가 무난히 진행될 수 있도록 힘써 주셨다. 이번 행사를 위해 바쁘신 중에도 장소예약, 강의실 준비 등 행사를 위해 힘써 주신 본 학회 기획이사인 산업자원부 기술표준원 박태욱 박사님에게 깊은 감사를 드리며, 본 행사를 위해 강당 및 부대시설을 사용하도록 허락해 주시고, 지원해주신 산업자원부 기술표준원 주덕영 원장님과 기술표준원 직원분들에게도 감사드립니다. 또한 본 행사를 개최하는 데 격려를 아껴주시지 않은 본 학회 김성철 회장님, 그리고 행사준비에 물심양면으로 지원해 주신 전무이사 이두성 교수님, 총무이사 최길영 박사님을 비롯한 모든 운영이사님에게 다시 한번 감사드립니다.

마지막으로 더운 날씨에도 불구하고 본 강좌에 연사로 흔쾌히 응해주시고 원고 작성과 강의에 시간을 내주신 모든 연사님과 마지막 날까지 진지하게 강의를 들어주신 모든 참석자에게 특별한 감사를 드립니다. 이분들이 없었다면 본 아카데미는 성공적으로 개최되지 못했으리라는 생각을 하며, 본 아카데미에서 실시된 설문조사를 바탕으로 내년에도 더욱 발전된 아카데미가 개최되기를 기원합니다. <기획이사 이준영>

** 참가자 명단은 593페이지에 있습니다.